日本応用磁気学会誌 21,549-552 (1997)

Co/bcc-Cr, Ni/bcc-Cr 人工格子の磁気抵抗効果

Magnetoresistance Effect of Co/bcc-Cr, Ni/bcc-Cr Artificial Superlattices

鎌田康寛•杉本浩一•松井正顯

名古屋大学工学部,名古屋市千種区不老町 (10464-01)

Y. Kamada, K. Sugimoto, and M. Matsui

Department of Material Science and Engineering, Nagoya Univ., Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-01

Epitaxial Co/Cr and Ni/Cr superlattices were prepared by using MBE. The crystal structure, interlayer exchange coupling, and magnetoresistance are discussed. The crystal structure of the Co and Ni grown on the bcc-Cr(001) were distorted hcp(1120) and, fcc(110), respectively. In the Co/ Cr system, an oscillatory exchange coupling, similar to that in an Fe/Cr system was observed, and the MR ratio was 2% at most. On the other hand, antiferromagnetic coupling was not observed in the Ni/Cr system, and the MR ratio was less than 0.1%. These differences are discussed from the viewpoint of mixing (alloying) at interfaces.

Key words: Co/Cr and Ni/Cr superlattices, magnetoresistance, exchange coupling, epitaxial growth, MBE

1. 緒 言

巨大磁気抵抗効果 (GMR)¹⁾ および,磁性層間の交換結合の非 磁性層膜厚による振動現象²は,Fe/Cr人工格子での発見以来, 基礎的・応用的観点から関心がもたれ、磁性人工格子研究の大 きなテーマの一つとなっている. これまで磁性層, 非磁性層の 元素をさまざまに変えたものについて研究が行われ、その性質 の違いが報告されてきた. 初期の研究では、同じ系でも研究者 により異なる結果が得られたりしたが、その一つの原因とし て、配向度など含めた膜の結晶構造の評価が不十分であったこ とが挙げられる. 最近, エピタキシャル成長の Fe/Cr 人工格子 で 220% (1.5 K) の大きな MR 比が報告されている³が, このよ うに、良質な人工格子を作製しその結晶構造を十分に評価する ことが、GMR および層間結合を考える上で必要不可欠な条件 である.ここで、Fe/Cr 系において磁性層を Co, Ni に変えたと きの GMR, 層間結合の違いについても興味がもたれる. しか し, Fe/Cr 系と異なり, Co, Ni はバルクでそれぞれ hcp, fcc 構 造をとり、bcc 構造の Cr の整合性が悪いため良質な試料の作 製が困難である. Co/Cr 系では、Parkin らが最初に 2.5% の MR 比を報告しているが²⁾, 結晶構造については詳しく触れて いない. Zeidler らはエピタキシャル膜の作製を行い, 層間結 合や磁気異方性について報告を行っている⁴). Fe/Cr と同様の Cr 膜厚で AF カップリングが生ずることを報告しているが, 振動現象は確認されていない. またバッファー層が厚く磁気抵 抗の測定は行っていない. 一方, エピタキシャル Ni/Cr 人工格 子の作製および、磁気抵抗・層間結合に関する報告はこれまで にない.本研究では、分子線エピタキシー (MBE) 法を用い、エ ピタキシャル Co/bcc-Cr, Ni/bcc-Cr 人工格子を作製し、構造 解析、磁化測定、磁気抵抗測定を行い、結晶構造、層間結合、

磁気抵抗効果について検討した.

2. 試料の作製および実験方法

試料作製は VG 社製 V80M システムを用い, 到達真空度は 1×10⁻¹¹ Torr, 成膜真空度は 5×10⁻¹¹ Torr の超高真空下で 行った. Co, Ni は eb-gun で蒸着し, 膜厚制御に水晶振動式膜 厚計を用いた. Cr の蒸着にはグラファイトるつぼを装着した 高温 K-cell を用いた. 蒸着速度はいずれも約 3~5Å/min であ る. また, Co, Ni, Cr とも 4N の純度のものを使用した. Cr は 特に高純度のものでも酸素などが含まれていることがあるの で, 酸素ガスなどの含有量の少ない材料を使用した. 基板には MgO(001) を使用して, チャンバー内に導入する前に酸素雰囲 気中 900°C で熱処理を施した. 最初に基板温度 500°C で Cr バッファー層を 100Å 積層した. そのときの Cr 膜面は bcc (001) 面であった. その上に基板温度 90°C で [TM xÅ/Cr yÅ] (TM=Co, Ni) を繰り返し 20 周期積層させ, 最後に 50Å の Cr キャップ層を蒸着させた. x, y はそれぞれ約 5~30Å の設計と した.

構造評価は *in-situ* で RHEED (反射高速電子線回折)を用い て表面構造を観察し,試料作製後に X 線回折装置 (Cu- K_{α})を用 いて θ -2 θ スキャン法で 2 θ =1.5~20° および 45~90° の範囲 を測定した. 磁化測定は主に試料振動型磁力計 (最大印加磁場 13 kOe)を使用し,4.5 K での測定には SQUID を用いた.磁気 抵抗効果の測定 (最大印加磁場 17 kOe)では,直流四端子法を 使用した.

3. 実験結果および考察

3.1 構造解析

Fig. 1 に [Co 8Å/Cr 29Å]₂₀ の小角および中角 X 線回折パ ターンを示す. サテライトピークが多数見られることから,良 好な人工周期性を持つ人工格子が作製されたことがわかる. [Co xÅ/Cr 18Å]₂₀ の中角 X 線回折パターンから,ステップモ デルを用いて膜面垂直方向の面間隔を評価したものを Fig. 2 に示す. Cr 層の面間隔は Co 層膜厚によらずほぼバルクの bcc-Cr, $d_{(002)}$ に近い値となり,また RHEED 観察とあわせて bcc(001) 構造であることを確認した⁵⁾. 一方, Co 層の面間隔は Cr 層のものより小さくなっており, Co 層膜厚が増加するに従 い,バルクの hcp-Co, $d_{(11\overline{2}0)}$ に漸近することがわかった. 実際. Cr(001) 上に 300Å の Co を積層させた単層膜の X 線回折パ ターンには hcp-Co, $d_{(11\overline{2}0)}$ のみピークが観察され, RHEED パ ターンの観察結果⁵とあわせると, Cr(001) 上の Co は膜厚が増



Fig. 1 The low- and high-angle X-ray diffraction patterns of a $[Co 8 \text{\AA}/Cr 29 \text{\AA}]_{20}$ superlattice.



Fig. 2 Variation of the layer spacing of Cr and Co as a function of the Co layer thickness. $\bigcirc \triangle$: [Co 4Å/Cr 9Å]₂₀, \blacksquare : [Co/Cr 18Å]₂₀, \blacksquare : Co 300Å/Cr film.

加すると (1120) 配向した hcp-Co を形成することが確認された.

同様にして, Ni/Cr 人工格子の構造解析を行った結果, Cr (001)上の Ni は膜厚が増加すると(110)配向した fcc-Ni の双 晶を形成することがわかった. Fig. 3 に膜厚が厚い場合の Co, Ni の bcc-Cr(001)に対する方位関係を示す. Co, Ni ともにミ スフィットが最小となるように, bcc-Cr(001)[110]方向に配 列するために, このような成長面,成長方位が生じたものと考 えられる. Fig. 2 に示したように,膜厚が薄い場合はこのよう な方位関係のもとでかなり歪んだ構造をとっているものと思わ れる. なお, RHEED パターンの解析および, Ni/Cr 人工格子 の構造解析の詳細については他で報告する⁵.

3.2 層間結合の Cr 膜厚依存性

Fig. 4 に Co/Cr 人工格子の室温での磁化曲線を示す. 膜面 内と垂直の両方向に磁場を印加し測定を行った. Fig. 4(a)~(c) から, Cr 膜厚を一定にして Co 膜厚を薄くしていくと,磁化容 易軸は膜面内から膜面垂直方向に変化することがわかる. Fig. 4(c) の [Co 8Å/Cr 18Å]₂₀ は垂直磁化膜となっており,残留磁 化も大きいことから Co 層間は強磁性結合をしていると考えら れる. 一方, Fig. 4(d) の [Co 8Å/Cr 9Å]₂₀ では同じく垂直磁化



Fig. 3 Growth relationship of hcp-Co and fcc-Ni on bcc-Cr(001).

膜であるが,残留磁化がなく,9kOe 付近でスピンフリップを 起こしている. Co 層間はスピンが膜面に垂直に向いて,反強磁 性結合をしていると考えられる. 残留磁化を見積もることによ り,Co 層間の結合状態を評価することができるので,Cr 膜厚 と飽和磁化 M_s で規格化した残留磁化 (M_r/M_s) の関係を Fig. 5 に示す. Fig. 5(a) に本実験から得られた Co/Cr, Ni/Cr の値を, Fig. 5(b) に Fe/Cr 系で報告されている値⁶⁾を示す. Co/Cr 系で は層間結合の振動現象が観察され,その周期と位相は Fe/Cr 系とほぼ同様の振動であることがわかる.一方,Ni/Cr 系では M_r/M_s の Cr 膜厚に対する依存性に振動は見られず,残留磁化 は大きいことから,Ni 層間の明確な反強磁性結合は確認され なかった.この原因について次節で考察する.

3.3 界面 mixing の考察

本研究で作製された Co/Cr, Ni/Cr 人工格子の強磁性層当た りの磁化の大きさは,強磁性層膜厚が薄いとき,バルクの値に 比べかなり減少していた.ここで,バルク合金では CoCr で Cr 25%, NiCr では Cr 12% の低濃度で非磁性になることが知ら れている.このことから,Co/Cr, Ni/Cr 人工格子は界面で mixing による合金層が形成されている可能性が考えられる. ここで Fig. 6 のようなモデルに基づいて界面での mixing を評 価した.すなわち強磁性層をつくる原子の積層方向での濃度分 布が,Fig. 6 のように台形状になっているとする.このとき各 原子層の持つ磁化の大きさは,Co,Ni 濃度が 100% の領域で はバルクの hcp-Co,fcc-Ni と同様の磁化を持つとし,Cr と mixing を起こしている領域では組成によって磁化が異なると 仮定する.その結果観察される Co あるいは Ni 当たりの飽和 磁化の大きさを次式で表すことができる.

Co/Cr について: $M_{\rm s}=M_{\rm s,\,hcp-Co}(t_{\rm Co}-0.75t_{\rm mix})/t_{\rm Co}$

Ni/Cr について: $M_s = M_{s, fcc-Ni}(t_{Ni} - 0.88t_{mix})/t_{Ni}$ 上式に従って, $t_{Co(Ni)}$ に対して $M_s \cdot t_{Co(Ni)}$ をプロットし, 直線が

日本応用磁気学会誌 Vol. 21, No. 4-2, 1997



Fig. 4 *M*-*H* curves measured for the Co/Cr superlattices with an applied field *H* oriented parallel (\parallel) and perpendicular (\perp) to the film plane. (a) [Co 31Å/Cr 18Å]₂₀, (b) [Co 16Å/Cr 18Å]₂₀, (c) [Co 8Å/Cr 18Å]₂₀, (d) [Co 8Å/Cr 9Å]₂₀.



Fig. 5 Variation of the M_r/M_s ratio of TM/Cr (TM= Co, Ni, Fe) as a function of the Cr layer thickness, where M_r is the remanent magnetization and M_s is the saturation magnetization.

 $t_{Co(Ni)}$ 軸と交わる点から t_{mix} を見積もることができる. これらの 結果を Fig. 7 に示す. 得られた t_{mix} は, Co/Cr で約 5Å, Ni/Cr で約 12Å となった. このモデルでは mixing のない ($t_{mix}=0$) 理想的な人工格子の場合, 飽和磁化はバルクと同じ大きさとな る.

一方,バンド計算によるとmixingのない場合でも,界面付近のCo,NiはCrの影響によって磁化が減少する.したがってこのような効果を考慮に入れると,前述の解析結果ではtmixを



Fig. 7 Variation of $M_s \cdot t_{TM}$ as a function of t_{TM} (TM = Co, Ni).

やや大きめに見積もっている可能性もある.しかし, Co/Cr に 比べて Ni/Cr での mixing 量が大きいという結果は変わりな いものと思われ,この違いが層間結合の違いに現れていると言 える.すなわち,界面での mixing のために実質的な非磁性層 の厚さに分布ができてしまい,特に Ni/Cr 系でそれが大きい ことから,反強磁性的層間結合が弱められた可能性が考えられ る.その他に,非磁性層が Cr 層,合金層と2種類あることによ り振動に寄与するフェルミ面の波数ベクトルが不連続になった 可能性も考えられるが,フェルミ面の構造がわからないため詳 細については不明である.

3.4 磁気抵抗効果

Fig. 8 に [Co 8Å/Cr]20, [Ni 18Å/Cr]20 の 77 K での磁気抵抗 の測定結果を示す. Co/Cr に関しては膜面垂直方向に磁場を印 加している. Co/Cr 系では Fig. 5 で示した振動と同様な磁気 抵抗変化率(MR比)の振動が確認され,最大で約2%のMR 比が得られた. 我々は, 同様は作製条件のもとで Fe/Cr 人工格 子を作製し磁気抵抗を測定したが, [Fe 9Å/Cr 9Å]20 において, 4.2 K で最大値 116% の MR 比を得た⁵⁾. Fe/Cr と Co/Cr の違 いは,井上らの理論計算の結果"から理解できる.井上らは、人 工格子界面での磁性原子位置と非磁性位置を置換したときの原 子のポテンシャルエネルギーの差が伝導電子の散乱源 (random exchange potential) になると考え, Fe, Co に対して さまざまな遷移金属元素を組み合わせたときの MR 比を計算 している. Fe に対して非磁性層として Cr を用いたとき, ダウ ンスピンの伝導電子が Fe のフェルミ面で感じるポテンシャル と、Crのフェルミ面で感じるポテンシャルとがほぼ一致する と報告している. その結果, ダウンスピン電子の抵抗が下がり, MR比が最大になる.一方,FeをCoに変えると、この二つの ポテンシャルに差が生じ,MR比が下がると予想している.こ



Fig. 8 Variation of the MR ratio of Co/Cr and Ni/Cr superlattices as a function of the layer thickness.

の計算では、界面における mixing を1原子層とし、界面以外 の磁性層内での散乱や、スピン依存性のない散乱などを無視し 簡略化しているので、定量的に比較することはむずかしい.し かし、本実験で得られた Fe/Cr と Co/Cr の MR 比の差は定性 的に井上らの議論で説明できるものと考えられる.

Ni/Cr 人工格子の MR 比は Cr 膜厚依存性がなく, Ni 層間が 反強磁性結合していないので, 0.1% 程度の小さな値となった と考えられる.

4. 結 言

MBE 法を用い, エピタキシャル Co/bcc-Cr, Ni/bcc-Cr 人工 格子を作製し,結晶構造,層間結合,MR 比を比較した. 膜厚 が厚いとき,bcc-Cr(001)上に Co は hcp(1120)面,Ni は fcc (110)面が成長することがわかった. [Co 8Å/Cr] 人工格子で垂 直磁気異方性が観察され,Cr 層厚を変えたとき,Fe/Cr と同 様の層間結合の振動現象が観察された. 一方, Ni/Cr 人工格子 では Ni 層間に明確な反強磁性結合は見られなかった. その原 因として, 界面での合金層の形成が考えられる. MR 比は Co/ Cr において最大でも 2% 程度であり, Fe/Cr の MR 比と比較 してかなり小さいことがわかった. この傾向は, 井上らの理論 計算^{η}と定性的に一致する. Ni/Cr の MR 比は 0.1% 程度で あった.

謝 辞 金属人工格子の磁気抵抗効果について多くの有益な 議論をして頂いた,名古屋大学工学部の井上順一郎助教授,伊 藤博介博士に御礼を申しあげます.

文 献

- M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friederich, and J. Chazelas: *Phys. Pev. Lett.*, 61, 2472 (1988).
- S. S. P. Parkin, N. More, and K. P. Roche: *Phys. Rev. Lett.*, 64, 2304 (1990).
- R. Schad, C. D. Potter, P. Belien, G. Verbanck, V. V. Moshchalkov, and Y. Bruynseraede: *Appl. Phys. Lett.*, 64, 3500 (1994).
- T. Zeidler, W. Donner, N. Metoki, F. Schreiber, A. Schreyer, J. F. Ankner, C. F. Majkrazak, and H. Zabel.: J. Magn. Magn. Mat., 148, 211 (1995).
- 5) Y. Kamada, K. Sugimoto, Y. Saza, and M. Matsui: to be published.
- E. E. Fullerton, M. J. Conover, J. E. Mattson, C. H. Sowers, and S. D. Bader: *Phys. Rev. B*, 48, 15755 (1993).
- 7) 井上順一郎,前川禎通:日本応用磁気学会誌, 16,623 (1992); H. Itoh, J. Inoue, S. Meakawa: *Phys. Rev. B*, 47, 5809 (1993).
 1996年10月15日受理,1997年1月16日採録

日本応用磁気学会誌 Vol. 21, No. 4-2, 1997